Форма сведений о выполненных оценщиком отчетах за II квартал 2017 года.				
Позиция		**Сведения**		
Фамилия, имя, отчество		Ким Елена Григорьевна		
Номер в реестре членов РОО		008138		
Дата включения в реестр членов РОО		17.08.2012		
Номер отчета об оценке	**юр. лицо заключившее договор на проведение оценки**	**Дата составления отчета**	**Объект оценки, направление квалификационного аттестата**	**Вид определяемой стоимости**

Отчет № 220/2-2017	ЗАО "СуперОкс"	31.05.2017	Ноу-хау: 1.Автоматизированный способ визуализации неоднородностей тонкослойных покрытий на длинномерных лентах, в частности буферных слоев, нанесенных растворным методом на текстурированную ленту-подложку; 2.Состав и способ приготовления раствора для нанесения буферного оксидного слоя на текстурированную подложку; 3.Способ и условия термообработки буферного слоя, нанесенного растворным методом на текстурированную подложку; 4.Способ совместного текстурирования буферного слоя и металлической подложки; 5.Раствор и методика приготовления раствора для получения гладкого аморфного слоя оксида иттрия на поверхности лент из нержавеющей стали и сплавов никеля — составных элементов сверхпроводящих лент второго поколения; 6.Конструкция установки и технологический регламент измерения вязкости рабочих растворов in situ в процессе осаждения аморфных буферных слоев оксида иттрия – составных элементов сверхпроводящих лент второго поколения; 7.Состав и организация газового потока в процессе осаждения гладких аморфных или нанокристаллических оксидных слоев на поверхности лент из нержавеющей стали и сплавов никеля — составных элементов сверхпроводящих лент второго поколения; 8.Способ серебрения поверхности ВТСП-провода с медным покрытием для улучшения адгезии припоя Патенты: 1.Способ получения двухстороннего сверхпроводника второго поколения; 2.Способ получения ориентированных фторидных покрытий из газовой фазы (12.2010); 3.Способ изготовления тонкопленочного высокотемпературного сверхпроводящего материала; 4.Способ изготовления подложки для высокотемпературных тонкопленочных сверхпроводников и подложек; 5.Сверхпроводящий ограничитель тока; 6.Тонкопленочный фотоэлектрический элемент; 7.Многослойный блок из	рыночная